

謝辞

本報告書は、2023年3月発行の「研究開発の俯瞰報告書ナノテクノロジー材料分野（2023年）」を元に、2024年3月の「論文・特許データからみる研究開発動向（2024年）」の発行と合わせて、研究開発動向等の追加・更新を行ったものです。元となった「研究開発の俯瞰報告書ナノテクノロジー材料分野（2023年）」の作成過程においては、総勢160名を超える第一線の研究者・技術者および行政関係者、産業界・学術界の方々から多大なご協力をいただきました。これまでの調査・情報提供・分析およびインタビューやワークショップ等の議論に参画いただきました皆様のお力添えなしには、本報告書が発行に至ることはありませんでした。ここに深く感謝の意を表すとともに、厚く御礼申し上げます。

研究開発戦略センター
ナノテクノロジー・材料ユニット一同